

(様式1)

委員会委員公募案内

委員会名 (所属部門) 【技術委員会】	放電・プラズマ・パルスパワーにおける計測技術の現状と将来について 調査専門委員会	委員会での調査・検討項目の概要、委員長のメッセージ等 (100字程度)
設置期間	西暦2023年4月～西暦2026年3月 (令和5年4月～令和8年3月)	近年のプラズマを用いた半導体加工では、計測自体や解析が非常に複雑な分子性ガスの利用が要求されることがある。この委員会では、各々の計測に関する研究の情報交流を行うことにより、計測技術の研究者間の知的研鑽を進める。
委員長名(所属)	小川大輔(中部大学)	
委員会開催頻度	年3回	
問合せ・ 公募 受付 先	氏名 (所属) 小川 大輔 (中部大学)  E-mailアドレス d_ogawa@isc.chubu.ac.jp	
応募いただきたい方の 専門分野、経験など	プラズマを用いた計測技術を研究される方。 気相、材料表面など、プラズマを用いて計測 していれば、分野を問いません。	
応募締切	随時募集	
協同研究委員会の場合の委員の負担		円/年